4 / C 1 2

34 6644 204 1.5 3113

E36 J01 \$3838B/05

*J5 3144-869

NIPPON KAGAKU KIJUT 25.05.77-JA-060689 (16.12.78) B01d-53/34 B01j-08/12

Denitration reactor having reduced clogging tendency - has filtering particle bed arranged before catalyst bed

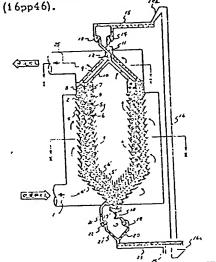
The reactor has double-walled cylindrical packed columns having opposite conical end beds. The filtering particles are filled into an outer packed column, while catalyst particles are filled into an inner packed column. A surrounding waste gas feed chamber is provided so that the waste gas to be treated is passed successively through the outer filtering particle bed and the inner catalyst part-

A top gas outlet chamber surrounds the top conical end icle bed. beds through which filtering and catalyst particles are fed to the outer and inner columns, so that fresh particles are preheated by heat-exchange with the treated gas. A dust separator separates dust from filtering and catalyst particles and, a vertical conveyor returns both types of particle to a top separator in which filtering particles are separated from the catalyst particles. Feeders are provided for distributing respective particles to the respective columns.

NIKA-25.05.77 E(31-H1) J(1-E2B, 1-E2D) N(6-D).

184

To prevent clogging due to dust formation, the filtering particle bed is arranged before the catalyst bed.



J53144869

19日本国特許庁

负特許出願公開

公開特許公報

昭53-144869

5i/Int. Cl.²
B 01 D 53/34
B 01 J 8/12

識別記号 107

62日本分類 13(7) A 11 13(7) C 32 庁内整理番号 7305-4Λ 6639-4A 43公開 昭和53年(1978)12月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 16 頁)

砂脱硝反応器

lei i

願 昭52-60689

②特 ②出

頭 昭52(1977)5月25日

⑩発 明 者 原口阜裕

枚方市高野道2丁目20番地

百

畑山義男

橿原市見瀬町2123番地

ゆ発 明 者 村岡昭郎

東大阪市稲田1147番地

同 塩川優

茨木市上中条1丁目8番33号

⑪出 願 人 日本化学技術株式会社

大阪市西区西本町2丁目5番24

号

8E

1.発明の名称 脱硝反応器

2.特許請求の範囲

燃焼排ガス流中に、中空円筒と中空の逆円錐 形(中空の正多角筒と中空の逆正多角錐でもよ い。)を組み合わせた形状の充填層を隣接して 二重に設置した構造を有する脱硝反応器におい て、該燃焼排ガス流上流鋼(外側)には、濾過 材としての粒状物を、下流鋼(内側)には触媒 を、それぞれ充塡して、除腹偏2、脱硝屑3を 形成し、該燃焼排ガスを除腹層2外周より両層 の中心にむかつて両脳を横切る状態で流通させ る形式の反応器であつて、該除監備2および脱 領層3の上部に、脱硝反応により浄化された燃 袋排ガスの保有する熱量を利用して、間接的に 成過材、触媒を加熱昇温させながら核除膜層 2 することが および脱硝暦3に供給人可能である總過材、触媒 5. 非沙迈代 供給手段を有し、人触媒は充項層内を上から下方ろ 向に重力により移動させ、反応器下部から均存 に抜き出せる排出手段と森外に抜き出した認過

材、触媒に付着したダストを分割したのち、反 1年釘正 応器外の下部より上部へ循環飛送した上で、被

過材と触媒を分別して再び該両層に充填するた 分別手段、循環概述引機、よよび計 めのダスト立上が触媒・濾過材の分別手段、値 16字訂正 退款と融媒の分別 安職基手段を有し、さらに該両層の濾過材、触媒 ^{84追加} が至の供給、排出部に、個後のない良好な気密性を保 4年追加 ちながら、供給、排出が行なえる手段を設けた 構造を有していることを特徴とする脱硝反応器。

3.発明の詳細な説明

本発明は脱硝反応器、とくに燃焼排ガス中に含有されるダストを除去するために設けられた酸過材を充填した除臨層 2 と触媒を充填した除臨層 2 と触媒を充填した除臨層 2 と触媒を充填した脱硝脂 3 を、中空円筒と中空の逆円維形とした場合について更明する。)を超み合わせた形状の充填層をの超過材、触媒は移動、排出を可能にし、越過材、触媒に付着したダストを除去したのち、再び越過材、触媒に付着したダストを除去したのち、再び越過材、触媒に付着したダストを除去したのち、再び越過材、

する移動床方式の脱硝反応器に関する。

大気汚染の原因物質として、燃焼時に発生す る쮢来假化物(NOx)を除去するための有効 な装置の開発が切望されている。一般に№ 0 ± の除去は、触媒を用いて虚元ガス(アンモニア)を柱入し反応させる接触虚元方式の反応装置 (脱硝铁酸)が厳も効果的な方法と考えられて いる。脱硝装成の中で敵も重要な役割を来す反 応器が具備すべき条件としては、長期に安定し た高い脱硝率を維持することである。脱硝を行 なり唱合の操作条件がそれらの条件に与える影 響はいうまでもないが、とりわけ敗喋機能を十 分に発揮させると共に、初期の状態を維持し続 けるととが重要である。ととろが一般の燃焼排 ガス中には相当量のダストが含まれており、と れが触媒長歯に付着堆積し、触媒長歯を聞い反 冗に有効な面膜を拔少させるとともに、ダスト 中に含まれる有害物質により触媒活性を劣化さ せる原因となり、長期に安定した高い脱硝率を 維持するととが困難となる。

ダストが大気へ逸出することになる。

一方、固定ボ方式の上記問題を解決する方法 として、脱硝反応を行なわせる触媒展の触媒自 なせて 体を被過材として乗用も一般照する方法が提案 3字 度は大きくなり脱硝率は低下し、周辺部におけ されているが、との場合放媒層のガス上旅側は、 付着堆積したダストにより触碟表面が獲われ、 脱硝反応に有効な触媒としておらしにくいので、 その分だけ余分に触媒を必要とするばかりでな く触媒は常時ダスト化験されおり、例えば触媒 層を移動層にした場合には、クリーニング頻度(な をもくしなければならず、触媒の雌尾粉化が做 しい等の欠点が残る。

これらの欠点を解決する簡単な方法として、 粒状触媒を充填した脱硝層と粒状の濾過材を充 **城した除盛層の二層を設ける方法も提案されて** いるが、その多くは愁焼排ガス流に対して直角 に配置された平板型(長方形もしくは正方形) で、との場合反応器のガス旅路の中央部と周辺 部(器盤近傍部)とでは、速度圧の差によりが スは中央部に多く旋れ、周辺部は少くなくなる

従来、との対策として紫盛装置を脱硝装置の 上旋鋼に設置し、処理すべき燃焼群ガスが反応 舂に焼入されるまでに前以つて除墟する方法が 提案されているが、"一般に集盛装置は多大な設 偏費と保全費を要し、しかも放媒に感影響を及 ほさない程度まで除盛効率を上げることは非常 に凶難である。

また、前以つて除盛を行なわずに脱硝を行な 離代局 うち歩の一つに、固定床方式の反応器でをごす 珍紅 をアストか する 加放吸道を通過させる方法が数多く試みられて 野紅 いるが、とれらはいずれもダスト黛があまり多 くない場合にむいてさえ、徐々にダストが触媒 層へ付着堆積して、脱硝率が低下するとともに、 圧力損失が増大し、緻考な場合は運転不能にな る等の問題があり、ダストを多量に含んだ燃焼 排ガスについては使用できないといわれているo なお、この方法では反応器を通過したダストは そのまま大気へ放出される場合が多いので、ダ ストを多量に含んだ燃焼ガスについては、反応 器下旋にかいて絵画しなければ有者物質を含む

という偏促災象がおとる。このことは脱硝率に 大きな影響を及ぼす空間速度(GBSV)の変 幼を飛账する、すなわち中央部における空間速 る空間速度は小さくなり脱硝率は増大するが、 全体としては中央部での低下割台が大きく脱硝 おは低下することとなる。また確促されるダス ト貧もガス旅路の各部において不均一となる。 一般にこれらの問題を解決する対策としては、 ガスが均一に流れるように整成板を設けて調整 する方法、反応器ダクト接続部から除瘟暦まで の避離を长くしてガス旅路各部の速度圧分布を 平均化させる方広等が保られるが、通常いずれ の場合もガス通過面の長径の1~3倍のガス導 入・出部を必要とする。このことは本米反応に 関与しない無駄な空間を必要とすることになり、 反応器は大きくならざるを得ない。

従来より移動採方式の反応器には、触媒を依 き出す排出機に間趙があるとされている。その 間頼とは通常反応器内部と大気との間には圧力

あるが、いまだ実 媒の再生手段を含 とする等の方法が 中には、摩耗部分 る俄器類の保守点 行えず、硫黄酸化 スを処理する場合 循環系統の機器類 の欠点がある。

.. T

さらに、移動版 は、定常運転時に **応温度(通常30** 眼で補給されるの れるまでは、脱値 りでなく、SOュ 模擬中に硫入する 排ガス中の水分が この水分に排ガス

内の維持材、触収 世報・睡碟に付着 丹び級曲杖、触収 循環系統を有する て、従来問題とな とを特徴とする面 次に、本名明の 照しながら ガス旅 ポ1図は本希明 示した一二、第2 b) はI-I部分 災施例を模式的に を連続的に移動さ に達している場合 応器の接線方向に 反応器内盤にそご 拉状健過数を充填 形を組み合せただ に隣接して設けた

の逆円碓形を組み

-144369:21 す税研集が及びで まがスカ方大 大 大 大 大 な を を を を を と と と と と と な と

ことは脱硝率に G H S V) の女 にかける空間速 、周辺部におけ け切大するが、 |台が大きく脱硝 : 確捉されるダス 「不均・となる。 ,対策としては、 で板を設けて調整 まから除職性まで 38の速度圧分布を るが、通常いずれ 1~3倍のガス導 ことは本米収応に とすることになり、 4 Via

器化は、触媒を抜されている。その ほとの間には圧力 、で触媒を排出することが必要であるが、いまだ実用化に到つていないため、触媒の再生手段を含めた循環系統全体を密閉構造とする等の方法が採られている。この場合運転中には、摩耗部分が多い循環搬送手段を構成する機器類の保守点検はもとより、触媒の補充も行えず、硫黄酸化物(80x)を含む燃焼排力

スを処理する場合には、触媒再生手段を含めた

循環系統の機器類が腐食(硫酸腐食)される等

の欠点がある。

で抜き出す排出機は、ガス等の

特所所53-144869(3) となり、この硫酸と触媒とが急酸に反応して硫酸塩を生成し、また、この硫酸塩が触媒製面を 虚似状態となして酸製面へのダストの付着を容易にする等して触媒活性の劣化を助長させる欠点がある。

上記のことは全ての脱硝装置の運転開始時に もおとる好ましからざる現象であるが、いまだ 解決されていない。

本発明者らは、上述の如き問題点を解決すべ く、種々の実験研究を重ねた結果、長期間安定 した高い脱硝率を維持させることができる本発 明を完成するに到つた。

本発明の要旨は、燃焼排ガス流中に中空円筒 と中空の逆円錐形を組み合わせた形状の充壌層 を、解接して二重に設置した構造を有し、 該燃 焼排ガス流上流側(外側)には、 濾過材として の粒状物を、下流側(内側)には触媒を、 それ でれ充壌して除露層 2、 脱硝層 3 を形成し、 排 ガスを除環層 2 外別より両層の中心にむかつる 両層を模切る状態で流過させる形式で、 該両層

内の認過時、触碟は移動、排出を可能にし、確り 技術・触碟に付着したダストを除去したのち、 再び認過時、触碟として使用することができる 循環系統を有する移動床式の脱硝反応器であつ て、従来間粗となつていた点を全て解決したことを特徴とする画期的な脱硝反応器に存する。

次に、本発明の脱硝反応器について図面を参 照しながらガス流れに従い説明する。

を充填した脱硝層3を、配した二重の充填層外 尚に到達する。除盛層2外側のガス流入部は、 除趨層円筒ルーパ4および、除魔層逆円錐ルー パーにより、除環風2と脱硝服3との哨壁は、 円筒仕切砕および金二5と、逆円錐仕切砕およ 1961年 び金=5により、脱硝層2内側のガス流出部は、貯料と 脱硝層円筒ルーパ6および脱硝層逆円錐ルーパ 6 により、それぞれ構成されている。除職層 2 および脱硝層3の上部は除廣層下部分配室8、 脱硝展下部分配室でを隣接して二重に設け、除 職職2、脱銷職3に光順する魏國村、散跌を供 門訓。 給する酸過程供給シュートの、酸媒供給シュー 1年2月 110(各3~12本) は、各下部分配室7、 8の犬井部で接続する状態で設ける。各下部分 似省で、4の宿さは、各供輸シュート9、10 により供給された健遊技、触媒がその格下方向 1925AL 化形成するぞれぞれの推拔技術が水平線となす 角度(安息角)の交差する位置が各下部分配室 7、8下端部より、各層以の約%以上上方に位 誰するような適当な高さとしておけば、除職権

報題 昭53-144869 4/

2、脱蛸層3上部に空隙が生ずるようなととは 枝 なく、したがつて掛ガスが濾過二、触碟と充分 1年 接触せず流出する、いわゆるショートパス現象 を防止しながら各層に分配することができる。

除戚屬2、脱硝屬3を通過した脱硝反応により争化された燃烧排ガスは、触媒層下部分配室7内側の中空部を通過し、各供給シュート9、10と各下部分配室7、8天井部かよび、各供給シュート9、10を集合した除歐層上部分配室11、脱硝層上部分配室12の各部により形成された空間を、上配各部と接触しながら通過しガス導出口25より反応器外へ流出してがあるが、上配各部は接触した排ガスの保有する熱量により加熱昇温され、したがつてそれらの内部に存在する濾過。

次に被過ご、 放碟の循環般送順序に従い、第 で 対 1 図の認過料、 放碟排出部を模成的に示した第 以 3 図 (a) (同主旨の第 3 図 (b) でもかまわ ない。) をもお照しながら説明する。被過減は だ

時間経過とともに増大する除盛温2を通過する 際の排ガスの圧力損失が、所定の値を保持でき る適当を移動速度で、除臨層車空円筒部から中 はまま 空の逆円錐項部に集められ、破過材排出集合者 17により反応器外へ専出し、該両層の中心級 と同一線上に取付けられた回転円盤シャフト1 8 c 化、支持された回転円盤18 b 化到達する。 到達した破過材は、破過材排出集合管17下機 に設けられた排出量調整リング18c下端を基 点した安息角(30~60) に相当する敵歯円 錐形の堆積を形成する。回転円盤180は、回 転円盤シャフト18cの中心とのなす角を、道 角に对して少し傾斜させた角度 (2~10°)で 取り付けるか、または直角に取り付けた回転円 盤18 b上に、装面が滑かて、ゆるやかな曲線 を持つ突起を取付けた構造とする。次に回伝円 盤18 bを回転 (0.2~20 rpm) させると、 傾斜円盤または突起の高所と低所との差に相当 する空間容積分が、回転円盤180の回転に応

じて排出量調整リング18a下端と、回転円盤

の、放媒排出シュート /出シュート21の取付 取付等に必要な最小超 ーパルプ22 (いずれ パルプと同一のもの) タリーバルブより排出 に設けられた触媒排出 ダスト分別機23亿投 媒は、琥珀材と混合状 分別するが、本ダスト 循環般送系統は上記に 本発明の脱硝反応器。 欠または連続移動方式 定床方式、あるいは間: 処理対象となる燃焼排: するととが可能である。 重に含んだ燃焼排ガス! 税移動方式、脱硝層 3 k. 式とするととが最も有え

る。また、第4図に示す

上面とによつて区切られた間隙から、放射線状 に押し出され順次器下する。

従つて濾過材の排出量調整は、排出量調整リン グ18aの上下調整並びに、回転円盤18bの 回転数を変化させるととにより容易に行なうと とができる、これら排出量調整リング18a以 下の部分を総称して被過材均等排出機18とす る。均等排出機より排出させた濾過材は、濾過 材排出ロータリーパルブ19(例えば、実用新 案願昭 5 2 - 0 2 3 2 0 6 号明細書かよび図面 参照) により、反応器内部への流体の流出入を 防止しながら、下部に設けた濾過材排出シュー ト20より排出させる。(触媒の排出機構につ いては後記する)。併出された濾過材、触媒は、 金襴により上下2室に仕切られたトラフの上室 を水平移動しながら、粒径の差異を利用して税 上に建過付、触媒を、網下にダストをそれぞれ 分別することが出来る例えば、塩動コンペア等 のダスト分別機23を設け、建過材、触碟に付 者したダストを分別しダスト排出シュート24

からダストを系外に排出する。

ダスト分別機23より排出された濾過材、触媒 は、人パケットコンペアのような垂直方向に敷送 雪山 するととができる循環コンペア16により、反 応器上部の所定の高さまで厳送する、循環コン ペア16は、動力伝達部等の循環コンペア16 ケーシング開口部を密閉構造とする必要はなく、 循環コンペア投入口16mを開放しても何ら差 し支えない。循環コンペア排出口16pより排 出された濾過材、触媒はダスト分別吸23と同 様性能を有する触媒態過材分別機15に投入さ れ網上には触媒を、網下には認過材を、それぞ れ分別し、濾過材、触媒は濾過材供給ロータリ ーパルプ14、触媒供給ロータリーパルブ15 (例允は、実用新彩頭52-023206好明 細書および図面参照)により、反応益内部への 統体の統出入を防止しながら、除収層上部分配 **宝11、脱硝順上部分配室12、にそれぞれ供** 給し、循環系統を構成するとととなる。一方虫 世は中空の逆円維頂部に設けた複数(3~8年)

も移動させるについて輝 外は問題ない。濾過材に 化マグネシウム、アルミ て安定なものであればよ 假は触碟と同様であり、 を対比した場合、触媒の 供7~15mに対して、 粒径に差を与えるととに 15、23、での分別を 次に認過材、触媒を脱 300~4500) \$7 れを暖機と称す。) を、 何一層厚さとしたときの 図、および除庫層2、脱 過材、触媒の各層にかけ 展ると脱硝層3を中心に 図を含めて、谷照しなが 一般で入る前に所定盤の る。ととでいう所定量と

除職層排出部17から上

53-144869 4/ 2を通過する

値を保持でき 円筒部から中 冷却

材排出集合育 両層の中心線

盤シャフト1 Dに到達する。 合管17下溝

8a下端を基 当する破頭円

なす角を、直 2~100)で

180位、同

付けた回転円 るやかな曲線

。次に回転円

四)させると、 との差に相当

b の回伝に応

と、回転円盤

A出シュート21の取付は、反応器壁を貫 総証 下は小い下部に 取付等に必要な最小短離で ↑ 放鉄排出ロータリ ーパルプ22(いずれも滤過材排出ロータリー パルブと同一のもの)を設ける。触媒辞出ロー タリーパルブより排出された舷媒は、その下部 に設けられた触媒排出シュート21を通過して、 ダスト分別機23に投入される。投入された触 媒は、濾過材と混合状態になりながらダストを、 分別するが、本ダスト分別機 2 3 以後の触媒の 循環般送系統は上記に述べたので省略する。

本発明の脱硝反応器は、除腹腸にあつては間 1名 欠または連続移動方式を、脱硝風化あつては固 (空 定床方式、あるいは間欠または連続移動方式を、は 処理対象となる燃烧排ガス性状に合わせて過定 することが可能であるが、とりわけダストを多 重に含んだ燃焼排ガスに対して、除塵層をは連 |乍 疣移動方式、脱硝胺3 は低く缓慢な速疣移動方 2对 式とすることが最も有利に活用できることとな る。また、第4図に示すように時間経過による

特別 昭53-144869(5)

の、枚碟排出シュート21により、それぞれ排入(1)除座層2(固定床方式並びに、枚碟を建過と兼 17-6/m 用させる方式では触媒瘤)を通過させる飲料ガ 【作動物 は スの所要圧力損失を、低目で大略一定の値で保 持するととが可能となる。従つてブロアもその 値に対応した小さな所要動力のものでよい。本 方式に対して固定床方式の反応器を用いた脱硝 装置に使用するブロアは、 定期修理等の埋由に よる燃焼排ガス発生原の停止時まで運転を継続 しなければならない必要上所定の連続運転時間 後に到達すると予想される大きな圧力損失の値 2年訂正 を基本として選定することとなる。

> したがつて所要動力の大きいプロアを使用す ることなり非常に不経済なものとなる。

本発明の脱硝反応器に使用する触媒は、パナ ジウム、タングステン、クロム、コバルト、モ リブデン、マンガン、ニツケル、銅、鉄などの 化合物を組み合せたものか、またはそれらのも のを呈一アルミナなどの多孔質担体上に担持さ 19訂正 せたものなど、どく通常の脱硝性能、機械的強 度尊を有するものであればよく、形状について

直方向に飛送 一些 6 化より、な ・る、循環コン !コンペザ:6

超過材、触磁

·る必要はなく. としても何らた

- 別假23と同

4材を、それぞ

1供給ロータリ 1 - パルブネさ

: 3 2 0 6 時間 (応称内部への

主媒准上部分配 にそれぞれ供

:なる。一方蚊

¥ (3 ~ 8 4°)

116019坪 4.1.5 に投入さ

も移動させるについて障害となるよりなもの以 外は問題ない。濾過材については、けい石、酸 化マグネシウム、アルミナ等、使用温度に対し て安定なものであればよく、形状についての創 假は触媒と同様であり、粒径は、触媒と濾過材 を対比した場合、触媒の方が大きく、例えば、触 供7~15mに対して、濾過材は2~4mとし、 校径に差を与えることにより、上記の各分別機 15、23、での分別を容易に行なわしめる。

次に濾過材、触媒を脱硝反応に適当な温度(300~450で)まで昇温する過程(以下と れを吸機と称す。)を、除職層2と脱硝層3を 同一層厚さとしたときの第1図、第2図、第3 図、および除職層で、脱硝層なに充填された減 過材、触媒の各層における分布の変化を、徐盛 **層2と脱硝層3を中心に模式的に表わした第5** 図を含めて、な思しながら説明を行なり。まず 暖機に入る前に所定量の認過材、触媒を用意す る。ととでいり所定量とは、琥珀材については 除職層排出部17から上部分配室11内の所定

高さまで充填できる量と循環搬送系統内に簡留 する量の合計量であり、触媒については、脱硝 層排出シュート21から上部分配室に内の所定 −29t/L 高さまで充填できる量と循環搬送系統内に希留 する量の合計量である。次いで認過材の脱硝層 3 への充填作葉から始める。本発明の脱硝反応 吟紅 器に燃焼排ガスを流通させない時点で、循環コ ンペア投入口16aょり搬送能力に応じて破過 材を投入して行く、濾過材はコンペア排出口 ギ 作訂正 16 4-0 上 9 、 触媒濾過材分別機 1 5 、 触媒供給 口 15约正 ータリーベルブ13、脱硝層上部分配室12、 放媒供給シュート10、脱硝層下部分配室7を 順次経由して脱硝度3に建する。との場合触媒 排出ロータリーパルブ22は停止させておくの で越過材が反応器外に排出されるととはない。 順次投入された濾過材により各般供供給シュー ト10が充満された時点で、濾過材の投入を停 止する。上配の濾過材充填作業中は、濾過材供 船ロータリーバルブ14を停止させ線過材が除

感暦 2 に流入するのを防止する。本実施例では

脱硝層3が除塵層2に内接しており、上かる場 作 所名を同一の易見された場合の 一の環境などあるから両層の充填容積を比較す 15字 ると除塵罹2の方が大きく、脱硝層3の方が小 さい関係にあり、脱硝層3に充塡された濾過材 は両層の充填容積差に相当する容様分が余ると とになる。次に余つた濾過材を除臨層2に供給 する、要領は上記脱硝層3に充塡した場合と同 様に、濾過材は運転状態となつた触媒濾過材分 別俄15、濾過材供給ロータリーパルプ14を 通過し除職層上部分配室11、濾過材供給シュ ート9、除臨層下部分配室8を順次経由して除 盛届2に達し、供給壁に相当する幾何かの高さ の除臨層を形成して暖機前の単偏が完了する。 (図コー(a) 参照) 次に上記に述べた流通経 3円 終により、燃焼排ガスを流通させ、除腹層2般 硝層3を通過した燃焼排ガスの保有する熱量に より脱硝層上部分配室12、触媒供給シュート 10、脱硝層下部分配室7内の濾過材が加熱昇 温され、SO×の露点温度以上(200で前後)となつた時点で、脱硝度3の移動(濾過材を

排出させる)を崩始すると共に、その排出量に 見合つた触媒を循環コンペア投入口16aょり 投入し、上記の循環系統により脱硝層3へ触媒 を供給し、脱硝層3内の滤過材を触媒に置換す る。一方説硝層3下部より排出された濾過材は 上記循盘系統により除臨層でに充塡する。(哲 マヤミデ 図 5 ×−(b) 参照) 従つて脱硝層 3 内の濾過材が はい 触棋と完全に置換された時点で、暖機が完了し たととに去る。とのように曖昧時において脱硝 1957 届3に充填された改過材は、常温から所定の反 応温度までの間の80ェが疑縮現象をおとす温 度域矢回避するために触媒に代わる役割を果す 7年景 いわば身代り(ダミー)となるものであり、本 例では濾過材を使用した場合を述べたが、本来 ダミーとしての役割を果せるものであれば、符 化材質、形状、等に関しての制限はない。(対 汽打 275

特開昭53-144869(6)

次に、 本発明の脱硝反応器を用いて実験を行なつた実施例を挙げて説明する。

1 処理条件

に比してコンパクトになる 脱硝反応器の除退留をよび と中空の逆円錐形を組み合 さらに従ガス出口部分を除 分が併ガス通過前として有 ので、従来の平板規模領層 比して、据付面積および高 る。また排ガスの偏性が完 にたつていることにより、 駄な空間を不要にできる。 □従来の国定床方式の切 燃焼排ガスψの 過して マストが時間経: 鋭硝 承での排ガスの圧力損! といつた欠点がなく、定常も 低目で大略一定の値を保持。 で、上記の排ガスの通過面も 造になつていることも相俟っ さなプロアが使用できる。こ

したがつて、中空円商型税

(1) 触 碟:酸化鉄系触碟 粒径 5~1 5 mm g 移動速度 0. 5~5 mm / hr G H S V = 3 0 0 0~1,0000 hr 1

(2) 雄過材:酸化マグネシウム

拉径1~5☎0

移動速度 4 ~ 4 0 a / hr

(3) ガス性状:N O x 機度 2 0 0 ~ 4 0 0 ppm

S0 x 機度 600~1100 ppm

ダストは 2~49/Nd

(4) ガス温度:300~420℃

15) 反応ガス:アンモニア

(6) 処埋ガス量: 1 0 0 0 Nar / hr

2 処理結果

存在は全くなく、 般媒語性を低下させるダスト (計 http://pathictelect. 19は、の付着性質を認められなかつた。 1ct

以上の説明の如く、本発明による税値反応をを使用すると、長期を定した高脱硝軍を確行し 写ながら運転を継続できるほか、下記のような利点をもたらす。

 初のダスト分離、循環厳送 て其偏すべき娘小要素におい 脱硝反応に寄与しない無数 ことができる。

自動的に再生処理(ダストグ

(山除盛層 および脱納筋の より浄化された燃焼排ガス、) 用して、間接的に破過材、) ながら、該除盛層 および脱く ができるような構造になつ 脱のできるような構造になっ のできるような構造になっ のできるような構造になっ のできるとするトラブル るときに発生することが

(5) 除臨層 および 脱 硝 層 の () 併出 部 (、 ガス 等 の 磁 改 の :) 保 ち な が ら 、 供 給 、 排出 が i ば 脊 珠 な 樗 遊 を 有 す る ロ ー ※ 顧 හ 5 2 - 0 2 3 2 0 6 。 に よ り 、 触 碟 の 再 生 手 段 を : は 密 胡 稗 遊 に す る 必 要 は な ・ は 遊 材 の 入れ 皆 え 、 桶 光 や に 越 過 材 の 入れ 皆 え 、 桶 光 や に ₩53-1:43ē9 6 、その併出世に

入口16aより 脱硝胺3个敏模

を触媒に関係す された推過材は

充填する。(韓 ンウエデ 3内の被過材が パギョ

、曖円が完了し 時において統領 1755

温から所定の反 現象をおとす匹

わる役割を果す 竹富 ものであり、な

述べたが、本来

のであれば、存 供はない。(六 作訂

2.33

川いて実施を行

したがつて、中空円簡型脱硝層は平板型脱硝層 に比してコンパクトになる。しかるに本発明の と中空の逆円錐形を組み合わせた形状であり、 さらに砕ガス出口部分を除く該両層の全ての部 分が排ガス通過而として有効に利用されている ので、従来の平板観脱硝層を具備する反応器に 比して、据付面積および高さを大幅に商威でき る。また排ガスの偏流が完全に無視できる構造 になつていることにより、反応に関与しない無 欧な空間を不要にできる。

近上でなだメストが時間経過とともに堆積し、 脱硝浦での排ガスの圧力損失が徐々に増大する といつた欠点がなく、定常状態に達したあとは 低月で大略一定の値を保持することができるの で、上記の排ガスの通過面積が大きくとれる構 造になつていることも相俟つて、所安動力の小 さなプロアが使用できる。また、独集は速硫的、 お開 昭53--144369 の

ができるので、定期的に脱硝装置の運転を停止 して、放碟を反応器外に取り出して再生し再充 2 税額反応器の除疫腐力よび脱硝腐丸、中空円筒 2억 模する等の煩雑で不衝生な作業をなくすことが

(3) 除盛層を設けたことにより、従来の固定床 方式や触媒層の触媒自体を濾過材として兼用し て除腐する移動床方式の如く、触媒にダストが 直接接触することはなく、触媒は除職後の排ガ スと接触するととになるので、充壌されている 触媒が脱硝反応に有効に利用できる上に、触媒 の移動速度としては低く小さな値が採れるので、 臭料 会社 おおさせるととによる触媒の摩托、粉化を大幅 7年 に減少するととができる。また、触媒排出機を 反応器内の排ガス流通部と極めて接近させた厳 小寸缶で取り付けるととが可能であるから、従 来提案されている通常の移動床方式の反応器に 見られる如き、脱硝反応に関与せずただ排出の 冷却 みを目的としたホッパー部分をなくすことがで きることから、脱硝層上部の触媒の加熱昇温を 自動的に再生処理(ダスト分機)を行なうこと 15 よび均等供給、認過材と酸媒の分別、脱硝層下

なドさせるダスト (介 てよる脱硝灰尼亞 高脱硝米を推行し 写

下記のような特

前脳を超過する重 ている。 一致に怒 化银石榴金龙准维 規説領域の通過床 支充中空円筒型 の円周すなわち中 : 3. 1 4 1 1R O P て触媒充模容順、 とした場合、平板 て比して、中空円 の報を必要とし、 はびはるを一般に 也脱硝胺性中空吗

あさが必然となる。

部のダスト分離、循環搬送等移動床反応器としば て具備すべき敷小要素における滞留分を除き、 脱硝反応に寄与しない無駄な触媒質を節減する ことができる。

(4)除戚雇および脱硝形の上部に、脱硝反応に より舟化された燃烧排ガスの保有する熱量を利 用して、間接的に濾過材、触媒を加熱昇温させ ながら、絃除職層および脱硝層に供給すること ができるような構造になつているととにより、 脱硝運転開始時や低温の濾過材や触媒を補給す ?4 るときに発生するトラブル(触媒活性の劣化等)を完全に解梢することができる。

(5)除職権および脱硝層の認過材、触碟の供給、 排出部に、ガス等の确復のない良好な気密性を 保ちながら、供給、排出が行なえる手段、例え は特殊な構造を有するロータリベルプ(実用新 米頗昭 5 2 - 0 2 3 2 0 6 号)を具備すること により、酸碳の再生手段を含めた循環眼透系統 は密閉構造にする必要はなく、運転中に触媒、 認過材の入れ皆允、備光や摩耗部分の多い循環 搬送手段を構成する機器類の保守点検が可能で あり、80xによる硫酸腐食を回避し、系統内 の保護断熱を不要とすることができる。

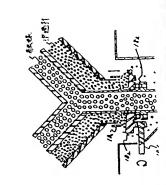
図面の簡単な説明

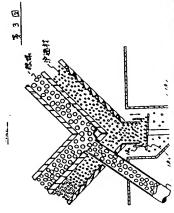
専1図は、本発明の脱硝反応器の実施例の様 断面を模式的に示す図、第2図(m)は第1図 のIII 部分で切断した平面図、(b)は第1 図のⅡ-Ⅱの部分で切断した平面図、雑3図(a) は第1図の一部(触媒、濾過材排出部) 拡 大断面図、(b)は中心部に触媒排出機構を設 け、外周部に濾過材排出機構を設けた場合の実 施例を模式的に示した縦断面図、第4図は縦軸 に固定保方式および酸碳を濾過材と兼用させる 移動状方式にあつては脱硝層の、また本発明と 同僚徐煕層と脱硝層両層をもつ移動床方式にあ つてはその両層を燃焼排ガスが通過する際の圧 力損失を示し、横軸に時間経過を示した図表で あり、固定床方式と移動床方式の各股桶反応器 を対比して、時間経過にともなり圧力損失の変 化を示した図表、第5図は定常運転以前の前単 1억分正 偏か上び暖機時にかける健過材、触媒の各層内 の分布状想を両層を中心として模式的に示した 断面図である。

1:ガス導入口 2:除盛層 3:脱硝層 4:除塵層円筒ルーパ 4:除塵層逆円錐ルー パ 5:円筒仕切枠および金網 5.逆円錐仕 切枠および金網 6:脱硝層円簡ルーパ 6: 脱硝磨逆円錐ルーパ 7:除盛層下部分配室 8:脱硝層下部分配室 9:濾過材供給シュー ト 10:触媒供給シュート 11:徐盛層上 部分配室 12:脱硝磨上部分配室 13:滤 過材供給ロータリーバルブ 14:触媒供給ロ ータリーパルプ 15:触媒濾過材分別機 左 年 15 : 循環コンペア 1 6 a : 循環コンペア投入 25 16 b:循環コンペア排出口 17:概過 材排出集合管 18:藏逸材均排出破 18 a :排出量調整リング 18b:回転円盤 18 c:回転円盤シャケト 18d:均等排出機ケ [5] ーシング 186:回転円盤支持ペアリング 181:回転円盤収動シャタト 19:歳過材 [5] 科院服53-144869個

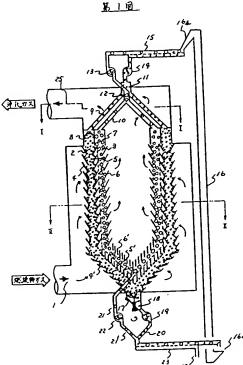
排出ロータリーバルブ 20: 健選材排出シュート 21、21: 触碟排出シュート 22: 触碟排出ロータリーバルブ 23:ダスト分別 供 24:ダスト排出シュート 25:ガス属

特許出顧人 日本化学技術株式会社 代表者 佐野司縣

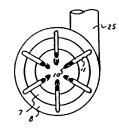




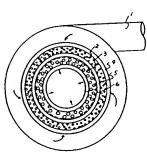
+



\$ 2 B



U)



手続補正

特許庁長官

13 谷

1 事件の表示

昭和52年特許顯

2 発明の名称

以日 反 氏 日

3 初正をする者

事件との関係 特許出版人

ラッガラ 住所(周所) ***カツニックニッホンマ 大阪市西区西本! (電話:

民名(名称)

(電話:

代数名

4 額正命令の日附

5 補正により増加する発明の数

。 福田の料準

41 A3 G

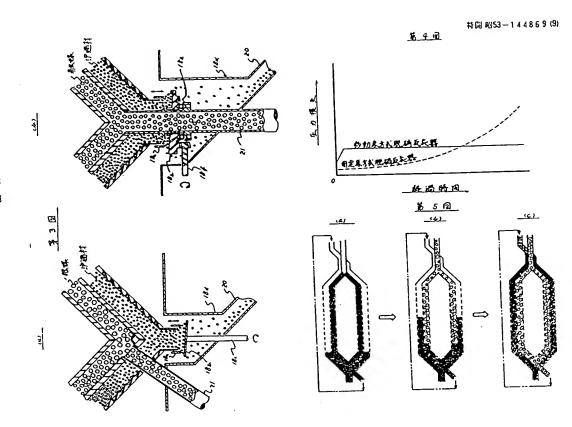
自晃构正

7 箱正の内容

存日のたの別氏の

調 NG3-144869(8)
 : 破過材排出シュート 22:
 23:ダスト分別
 ト 25:ガス導

に化学技術株式会社で野司朗



手続補正書

昭和 53 年 3 月 17 日

特許庁長官 加 & 中 二 殿

1 事件の表示 昭和52年特許員 現前 40489号

2 発明の名称 民間反応

3 補正をする者

事件との関係 毎 許 出 収 人

4 補正命令の日附 自発 構正

5 補正により増加する発明の数

初正の対象 明 超 日

7 補正の内容 みちのため別紙のとかり明線者を全文権圧する

明 - 超 1発明の名称 脱硝反応器

2. 特許請求の範囲

燃焼排ガス焼中に、中空円筒と中空の逆円縦 形(中空の正多角筒と中空の逆正多角錐でもよ い。)を組み合わせた形状の光埃層を隣接して 二重化設置した称流を有する説顔反応器化かい て、該燃烧排ガス流上流倜(外側)には、ぬ過 材としての粒状物を、下流飼(内飼)には触媒 を、それぞれ充填して、除臨層2、脱硝層5を 形成し、数燃焼排ガスを除盛層2外周より両層 の中心にむかつて両層を模切る状態で流通させ る形式の反応器であつて、飲除感暦 2 および脱 硝層3の上部に、脱硝反応により浄化された燃 绕排ガスの保有する熱量を利用して、間接的に 放過材、放鉄を加熱昇型させながら放除塩**局**2 かよび脱硝度 5 に供給するととが可能である彼 退材、触媒供给手段を有し、また減過材、触媒 は充填層内を上から下方向に重力により移動さ せ、反応器下部から均符化抜き出せる排出手段





特開昭53-144869(10)

 対、独株として使用することができる領環系法 を有する移動床方式の脱硝反応器に関する。

大気汚染の原因物質として、燃焼時に発生す る 窒素 取化物 (NOI) を除去するための有効 な荻壁の開発が切立されている。一段に X O x の除去は、魚媒を用いて登元ガス(ナンモニア)を住入し反応させる接触環元方式の反応装置 (脱硝族程) が反も効果的な方法と考えられて いる。脱硝斐霞の中で最も野野な役割を果す反 応器が具備すべき条件としては、長期に安定し た高い脱硝率を維持するととである。脱硝を行 なり場合の設作系件がそれらの条件に与える影 弾はいうまでもないが、とりわけ位鉄福館を十 分に発揮させると共に、初期の状態を軽持し行 けるととが重要である。ところが一般の概疑袋 ガス中には相当最のダストが含まれており、と れが熊俠表面に付着堆蔵し、白荻表面をほい反 応に有効な面積を彼少させるとともに、ダスト 中に含まれる有畏物質により放然活性を劣化さ せる原因となり、長期に安定した高い麒琦浴を

スは中央部に多く流 という母な現象がお 大きな影響を及ぼす。 動を意味する、すな: 度は大きくなり脱硝! る空間恋皮は小さく。 全体としては中央部で **翆は低下するととと**だ ト骨もガス旅籍の各主 一般にてれらの問題を ガスが均一に旋れるよ する方法、反応器ダク の距離を長くしてガス 平均化させる方法等が の場合もガス通過面の 入・出部を必要とする 関与しない無駄な空間 反応器は大きくならざ

従来より移動床方式 を出す排出機に問題が

維持することが困難となる。

従来、との対策として衆盛装置を脱硝装置の 上流筒に設置し、処理すべき燃焼排ガスが反応 窓に洗入されるまでに前以つて除盛する方法が 提然されているが、一致に集盛装置は多大な設 信責と保全費を受し、しかも放棄に悪影響を及 ぼさない程度まで除臨効率を上げることは非常 に囚程である。

器下流において除盛しなければ有害物質を含む ダストが大気へ逸出することになる。

とれらの欠点を探決する簡単な方法として、 粒状放棄を充垠した製剤器と粒状の認過材を充 塊した除臨層の二層を設ける方法も提案されて いるが、その多くは燃焼排ガス流に対して直角 に配置された平板型(長方形もしくは正方形) で、との場合反応器のガス焼路の中央部と周辺 部(容吸近傍部)とでは、強度圧の差によりガ この水分に排ガス中のとなり、この保設と独設な生成し、また、 湿潤を生成し、また、 湿潤状態とたして設築 場にする等して放保活 点がある。

上銀のことは全ての。 もみとる好ましからざ、 解決されていない。

 特開昭53-144869(10) 上ができる近恩系統 文応路に関する。

て、燃烧時に発生す 象去するための育効 つる。一致によりエ モガス (アンモニア 14元方式の反応模型 シガ欲と考えられて 医要な役割を発す反 ては、長期に安定し とである。説顔を行 3の条件に与えるジ りわけ絵解係能を十 月の状態を維持し代 ころが一般の概疑語 は含まれており、C 位政表面をほい反 ろとともに、ダスト) 触媒括性を劣化さ

スは中央部に多く流れ、周辺部は少くなくなる といり低流現象がおとる。とのととは脱硝率に 大きな影響を及ぼす空間速度(GHBV)の変 顔を意味する、すなわち中央部にかける空間速 **産は大きくなり脱硝率は低下し、周辺部におけ** る空間恣度は小さくなり脱硝率は順大するが、 全体としては中央部での低下割合が大きく脱硝 本は低下するとととなる。また特扱されるダス ト丘もガス旅路の各部において不均一となる。 一段にこれらの問題を解決する対策としては、 ガスが均一に旋れるように整旋板を取けて誤整 する方法、反応器ダクト接続部から除燃局まで の簡諧を長くしてガス流路各部の速度圧分布を 平均化させる方法等が採られるが、通常いずれ の均合もガス通過面の長径の1~3倍のガス球 入・出郊を必要とする。とのことは本来反応に 以与しない然臥な空間を必摂とすることになり、 反応器は大きくならざるを得ない。

従來より移動床方式の反応器には、紋群を抜 き出す俳出機に問題があるとされている。その 特別昭53-144869(11)

さらに、移動株方式のもう一つの問題として は、定常選伝時に放群層に補給される放碟が反 応温度(通常300~450℃)に達しない状 想で補給されるので、所足の温度に加熱升温さ れるまでは、脱硝反応に有効に寄与しないばか りでなく、80ェを含む排ガスが低温の放深充 場所中に流入するといわゆる認点現象によつて 排ガス中の水分が放蝶表面上で級磁し、ついて

れば有容物質を含む とになる。

こした高い段頭温を

問世を放 なりしを殴にとないの方 はなりしを殴びたいない かんこう かない はいい ない ない ない ない ない かん いいかん という りゅのの かん は 例 もいかん でんけん は 例 これ ないかん といかん といかん といかん といかん といる

 この水分に排ガス中の80×が吸収されて役役となり、この環境と触ばとが急点に反応して環境を生成し、また、この確假塩が放棄表面を受視が建たして致表面へのダストの付給を必ず可以以下する等して放棄活性の劣化を助長させる欠点がある。

上切のととは全ての説研抜彼の運転開始時に もかとる好ましからざる現象であるが、いまだ 解決されていない。

本発明者らは、上途の知さ問題点を保決すべく、経々の突旋研究を重ねた結果、長期間安定 した高い照顧率を維持させるととができる本発 明を完成するに到つた。

本発明の製量は、燃烧搾ガス液中に中空円筒と中空の逆円離形を担み合わせた形状の充壌的を、保接して二重に設置した標準を有し、数燃焼搾ガス液上減到(外輌)には、超過材としての放状物を、下流線(内領)には触媒を、それぞれ充與して除間度2、疑問は3を形成し、排ガスを除羽扇2外周より両層の中心にむかつて

両房を横切を状態で流通させる形式で、 該両層 内の認過材、触媒は移動、排出を可能にし、 認 過材・触媒に付着したダストを除去したのち、 再び越過材、 触媒として使用することができる 循環系統を有する移動床式の脱硝反応器であつ て、従来問題となつていた点を全て解決したこ とを特似とする面期的な脱硝反応器に存する。

次に、本発明の脱硝反応器について図面を参 照しながらガス流れに従い説明する。

特別 昭53-144869 (12)

の逆円錐形を超み合せた形状の充填層内に触媒 を充垠した殷硝展3を、配した二重の充塡層外 悶に到達する。除臨層 2 外側のガス流入部は、 除盛居円筒ルーパ4分1び、除盛居逆円錐ルー パイにより、除庭居2と脱硝暦3との隔壁は、 円筒仕切枠かよび金網5と、逆円錐仕切枠かよ び金網がにより、脱硝層2内間のガス流出部は、 脱硝層円筒ルーパ6および脱硝層逆円錐ルーパ ゟ゚により、それぞれ構成されている。除盛暦 2 および脱硝層3の上部は除臨層下部分配室8、 脱硝層下部分配宜)を隣接して二重に設け、除 監府2、説硝層3に充垠する滤過材、触媒を供 給する認遇材供給シュート9、放媒供給シュー ▶ 1 0 (各 3 ~ 1 2 本) は、各下部分配室 7、 8の天井部で接続する状態で設ける。各下部分 配宝7、8の高さは、各供給シュート9、10 、化より供給された該過材、触媒がその落下方向 に形成するそれぞれの堆積表面が水平線となす 角度(安息角)の交差する位置が各下部分配室 7、8下端部より、各歴厚の約光以上上方に位

置するような適当な高さとしておけば、除盛層 2、脱硝層 3 上部に空隙が生するようなことは なく、したがつて排ガスが認過材、触媒と充分 接触せず流出する、いわゆるショートパス現象 を防止しながら各層に分配することができる。

除臨曆 2、 脱硝層 3 を通過した脱硝反応により移化された燃焼排ガスは、 触媒 暦下部分配室 7 内側の中空部を通過し、 各供給シュート 9、10を集合した除臨曆上が、 各供給シュート 9、10を集合した除臨曆上部分配室 11、 脱硝脂上部分配室 12の各部により形成された空間を、 上配各部と接触しながら通過しガス等出口 25より反応器外へ流出するが、 その際、 上配各部は接触した排ガスの保有力の際、 上配各部は接触したがつてそれらの内部に存在する波過材、 触媒も間接的に加熱昇

次に認過材、触媒の循理搬送順序に従い、第 1 図の認過材、触媒排出部を模式的に示した第 5 図 (a) (同主日の第 5 図 (b) でもかまわ 付泊したダストを分別 4からダストを系外に3 ダスト分別機23より1 は、例えばパケットコ: に敬送するととができる り、反応器上部の所定の 取コンペア16は、動フ ア 1.6 ケーシング開口£ はなく、循環コンペアt も何ら差し支えない。私 Dより排出された認過も 2 3 と同様機能を有する に投入され網上には触ぬ それぞれ分別し、認過を ータリーバルブ14、だ プ15 (例えば、奥用新 6 号明細哲 および図面を 部への流体の流出入を防 部分配室11、脱硝度上 ぞれ供給し、循環系統を

ない。)をもお無しながら説明する。被過材は 時間経過とともに増大する除腹層2を通過する 際の排ガスの圧力損失が、所定の値を保持でき る遊当な移動速度で、除臨層中空円筒部から中 空の逆円錐頂部に集められ、滤過材排出集合管 17により同応器外へ遂出され、該両層の中心(前 緑と同一根上に取付けられた回転円盤シャプト 18cに、支持された回転円盤18bに到達す る。到達した該過材は、該過材辞出集合管 1 7 下路に設けられた排出量調整リング188下盛 頭円錐形の堆積を形成する。回転円盤18bは、 回転円盤シャフト18cの中心とのなす角を、 直角に対して少し傾斜させた角度 (2~10°) て取り付けるか、または直角に取り付けた回伝 円盤180上に、安面が滑かで、ゆるやかな血 ↑ 段を持つ突起を取付けた構造とする。次に回転 円盤18bを回転(0.2~20rpm)させる と、頬斜円盤または突起の高所と低所との箆に 租当する空間容積分が、回転円盤180の回転

に応じて排出量調整リング18 a 下端と、回転 円盤上面とによつて区切られた間隔から、放射 級状に押し出され風次落下する。

従つて濾過材の排出量調整は、排出量調整リン グ18 a の上下調整並びに、回転円盤18 b の 回転数を変化させることにより容易に行なりと とができる、これらの排出量調整リング186以 下の部分を総称して濾過材均等排出扱18とす る。均等排出根より排出させた濾過材は、濾過 材排出ローメリーパルブ19(例えば、実用新 **案類昭52-025206号明細書および図面 台照)により、反応器内部への流体の流出入を** 防止しながら、下部に設けた被遏材排出シュー ト20より排出させる。(触媒の排出機構につ いては後記する) 〈排出された認過材、放森は、森 金網により上下2盆に仕切られたトラフの上盆 を水平移動しながら、粒径の差異を利用して調 上に砂過材、触媒を、網下にダストをそれぞれ 分別することが出来る。例えば、抵動コンペア 等のダスト分別根23を設け、濾過材、放縦に

したがつて所要動力の ることとなり非常に不経 本発明の脱硝反応器に ジウム、タングステン、 リブデン、マンガン、ニ 化合物を組み合せたもの

特別昭53-144869(13)

特開昭53-144869(12) 「としておけば、除盛層 『が生ずるよりなことは 《が彼過材、触供と充分 つゆるショートパス現象 **ł配するととができる。** 全通過した脱硝反応によ **ス杜、触媒用下部分配金** し、各供給シュートタ、 ,8天井部かよび、各供 集合した除臨曆上部分配 兄室12の各部により形 各部と接触しながら通過 反応器外へ流出するが、 触した排ガスの保有する れ、したがつてそれらの 、触媒も間接的に加熱昇

> 循理搬送駅序に従い、第 出部を模式的に示した第 第 3 図 (D) でもかまわ

付着したダストを分別しダスト排出シュート 2 4 からダストを系外に排出する。

ダスト分別侵25より排出された彼過材、触媒 は、例えばバケフトコンペアのよりな垂直方向 に散送することができる循環コンペア16によ り、反応器上部の所定の高さまで設送する、循표国 刄コンペア16は、動力伝達部等の循環コンペ 丁16ケーシング関ロ部を密閉構造とする必要 はなく、循環コンペア投入口168を開放して も何ら差し支えない。循環コンペア排出口16 Dより排出された滤過材、放供はダスト分別投 23と同様機能を有する触媒認過材分別機 15 に投入され閖上には触媒を、網下には雌過材を、 それぞれ分別し、認過材、放供は認過材供給ロ ータリーパルプ14、触媒供給ロータリーパル 6号明細春および図面参照)により、反応器内 部への流体の流出入を防止しながら、除塵層上 部分配室11、脱硝冊上部分配室12、にそれ **ぞれ供給し、循環系統を構成することとなる。√€**

一方触媒は中空の逆円健頂部に設けた複数(3~8本)の、触媒排出シュート21により、それぞれ排出させる。触媒排出シュート21は、反応器壁を貫通させ取付等に必要な最小距離で取付け、その下部に触媒排出ロータリーバルブと同一のもの)を設ける。触媒排出ロータリーバルブと同一のもの)を設ける。触媒排出ロータとして、がられた触媒排出シュート21を通過して、ダスト分別協23に投入される。投入された触媒が出かった。放送でありながらダストを分別は23以後の触媒の循環環境法に述べたので名略する。

ング184下端と、回転 切られた間隙から、放射 落下する。

:調整は、排出最調整リン :びに、回転円盤1800 ことにより容易に行なりと **5排出量調整リング18m以** R 過材均等排出級18とす 4出させた課題材は、認過 レブ19 (例えば、寒用新 206号明細書および図面 50円部への流体の流出入を て設けた旅過材排出シュー る。(触媒の排出模構につ 俳出された態過材、他様は、社 に仕切られたトラフの上盆 、粒径の差異を利用して網 、桐下にダストをそれぞれ る。例えば、扱動コンペナ 3を設け、雄過材、触供に

したがつて所要動力の大きいプロプを使用す ることとなり非常に不経済なものとなる。

本発明の脱硝反応器に使用する放媒は、バナ ジウム、タングステン、クロム、コバルト、モ リブデン、マンガン、ニッケル、例、鉄などの 化合物を組み合せたものか、またはそれらのも 次に被迫材、触燃を脱硝反応に適当な温度(300~450℃)まで幷盛する過程(以下とれを曖昧と称す。)を、除臨届2と脱硝居3を 同一程厚さとしたときの第1図、第2図、第3 図、および除臨居2、脱硝居3に充填された被 透材、触媒の各届にかける分布の変化を、除臨 居2と脱硝度3を中心に模式的に表わした第5

特開 昭53-144869(14)

図を含めて、谷瓜しながら説明を行なり。まず 吸機に入る前に所定量の遭過材、触媒を用意す る。ととていう所定量とは、超過材については 除盛屋排出部17から上部分配室11内の所定 高さまで充填できる量と循環嵌送系統内に稲留 する丘の合計丘であり、放鉄については、説硝 及排出シュート21から上部分配室12内の所 定高さまで充填できる丘と循環数送系統内に裔 留する量の合計盤である。次いで濾過材の脱硝 暦 5 への充填作菜から始める。本発明の脱硝反 応器に燃焼排ガスを施通させない時点で、循母 コンペア投入口16aより搬送能力に応じて被 過材を投入して行く、被過材はコンペア排出口 160上り、放鉄號過材分別級15、放鉄供給 ロータリーバルブ15、脱硝層上部分配室12、 放媒供給シュート10、脱硝眉下部分配盆1を 瓜次経由して脱硝度3に建する。との場合触供 拚出ロータリーパルプ22は停止させておくの で望過材が反応器外に排出されることはない。 瓜次投入された認過材により各触媒供給シユー

ト10が充額された時点で、跑過材の投入を停 止する。上記の認過材充填作菜中は、認過材供 給ロータリーベルブ14を停止させ超過材が除 **盛脳2に売入するのを防止する。本実施例では** 脱硝胺3が除盛腎2に内接しており、例えば眩 両暦を同一の履厚さとした場合の両眉の充以容 徴を比較すると除臨層2の方が大きく、 脱硝層 3 の方が小さい関係にあり、脱硝脂 3 に充塡さ れた龍邉材は両層の充填容積瓮に相当する容積 分が余るととになる。次に余つた放過材を除去。訂正。 層2に供給する、姿質は上配脱硝層3に元垓し た場合と同様に、敵過材は運転状態となつただ 鉄は過材分別機15、該過材供給ロータリーバ ルブ14を通過し除監婚上部分配室11、試過 材供給シュートタ、除監備下部分配室Bを順次 経由して除版版2に建し、供給料に相当する設計正 。)何かの高さの除庭屋を形成して吸収前の単領が 完了する。(第5四-(4)谷照)次に上記に 述べた旋通経路により、燃銑排ガスを旋通させ、 除感暦2脱硝暦3を通過した数焼排ガスの保有

定したととろ、≥ 脱硝串95%以上 0.0151/Nm を調査したととろ の存在、独媒活性 税 および 摩 筅 粉化 以上の説明の如 を使用すると、長 したがら運転を悠 利点をもたらす。 (1) 排ガスが除盛 税が大きくとれる 硝層の排ガス通過 厚さで除した値で 徴は、平板の編と 脱硝度の近過面段 空円筒の平均径の さと高さの積であ 充填層高さおよび。 並脱硝層は中空円:

する熱量により脱硝層上部分配室 12、 触媒供 給シュート10、脱硝層下部分配室1内の波通 材が加熱昇温され、80mの路点温度以上(2 aac前後)となつた時点で、脱硝層3の移動 (沈過材を排出させる) を開始すると共に、そ の排出量に見合つた炔姝を循珢コンペア投入口 16aより投入し、上記の循環系統により脱硝 **層 5 へ独群を供給し、脱硝層 5 内の濾過材を触** 鉄に置換する。一方脱硝層 3 下部より排出され た改過材は上記循環系統により除盛層2に充壌 する。 (第5図- (b) 谷照) 従つて脱硝層 3 内の敵過材が触媒と完全に置換された時点で、 **胶機が完了したことになる。このように吸根時** において脱硝層 3 に充填された遮邉材は、常品 から所定の反応温度までの間の80mが疑宿現 象をおとす温度域での劣化現象を回避するため .) に触媒に代わる役割を果すいわば身代り(ダミ -)となるものであり、本例では認過材を使用 した場合を述べたが、本来ダミーとしての役割 を果せるものであれば、特に材質、形状、符に 関しての制限はない。(第5図-(c) 参照) 次に、本発明の説硝反応器を用いて突険を行 なつた実施例を挙げて説明する。

1 処理条件

(1) 触 供:酸化铁系触供 粒色 5 ~ 1 5 m Ø 移動速度 0.1 ~ 5 m / hr G H S V = 3 0 0 0 ~ 1 0 0 0 0

図 越 退 材 : 限 化 マグネシウム 粒 任 1 ~ 5 ≈ Ø

移動速度 4~40m/hr

(3) ガス性状:NOx凌度 200~400 円皿

80x機度 600~1100 PPm ダスト数メ 2~41/NH

(4) ガス温度: 300~420で

(3) 反応ガス:アンモニア

(6) 処理ガス量:1000 km/ hr

2 処理結果

上記の条件下で長期速続選転を行ない、その 処理済排ガスのNO×機度およびダスト量を問 きるなかのでないというではなった。となっているというでであるがでいません。これではいるないというではいるないというではいる。

方で直ス独の移に反小米では投資を放ける。このでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。のでは、大学がある。

sti

特別 昭53-144869(14) で、認過材の投入を停 . 俱作荥中は、改造材供 を停止させ超過材が除 止する。本実施例では 接しており、例えば核 . た場合の両眉の充以容 の方が大きく、脱硝超 .り、脱硝層 3 に充城さ |容秋差に相当する容积 た余つた協過材を除去 訂正。 :上記脱硝展3に充埃し ・は運転状態となつたは し過材供給ロータリーバ i上部分配益11、註過 1届下部分配室 8 を周次 🚈 八供給料に相当するな訂正 1成して吸吸筒の草質が (a) 谷照) 次に上記に 悠鏡排ガスを佐通され、 1 した松焼排ガスの保有

以上の説明の如く、本発明による説研反応器を使用すると、長期間安定した高説研率を維持 しながら遅転を認続できるほか、下記のような 利点をもたらす。

 逆に放供充填容淡、充填概なよび厚さを一定とした場合、上記と同様に平板型脱硝層は中空円筒型脱硝層に比して約5倍の高さが必要となる。したがつて、中空円筒型脱硝層は平板型脱硝層に比してコンパクトになる。しかるに本発明の 脱硝反応器の除盛層2かよび脱硝層3は、中空 円筒と中空の逆円錐形を組み合わせた形状であ

筒の平均径の約3倍の大きさの幅を必受とし、

特開 昭53-144869(15)

脱硝反応器の除盛層 2 かよび脱硝層 5 は、中空 円筒と中空の逆円錐形を超み合わせた形状であ り、さらに排ガス出口部分を除く該両層のでな の部分が排ガス通過面として有効に利用されて いるので、従来の平板型脱硝層を具備する反応 器に比して、銀付面積かはびませた無視で できる。また排ガスの偏流が完全に無視できる 構造になっていることにより、反応に関与しな

以従来の固定床方式の如く、運転開始時点上 り燃焼排ガス中のダストが時間軽過とともに堆 税し、脱硝層での排ガスの圧力損失が徐々に増 大するといつた欠点がなく、定常状態に送した あとは低目で大略一定の値を保持することがで

い無駄な空間を不要にできる。

(新5図ー(c) 参照) 反応器を用いて爽験を行 説明する。

放鉄 粒径5~15mg 01~5æ/hr = 3000~10000 hr - 1

|連続運転を行ない、その | 機能およびダスト最を例

0 0 Nm / hr

きるので、上記の排ガスの通過面積が大きくとれる構造になつていることも相俟つて、 所要動力の小さなブロアが使用できる。また、 放鉄は連続的、 自動的に再生処理 (ダスト分別)を行なうことができるので、定期的に配硝装置の選 伝を停止して、 放群を反応器外に取り出して将生し再充場する等の類様で不需生な作業をなくすととができる。

 見られる如き、脱硝反応に関与せずただ排出の みを目的としたホッパー部分をなくすことがで きることから、脱硝層上部の放群の加熱昇温却 よび均等供給、該過材と放群の分別、脱硝層下 部のダスト分別、循環按送等移動床反応器とし て具備すべき最小要素における福留分を除き、 脱硝反応に新与しない無駄な放業量を節減する。 加速

(4)除 盛層 および脱硝 層の上部に、脱硝反応により浄化された燃烧排 ガスの保有する 熱量を利用して、間接的に濾過材、触媒を加熱界温させながら、 該除 臨層 および 脱硝 層 に供給するととにより、 脱硝 運転 開始 時 中低 區 の 渡過 材 および 放 媒 を 循給するときに 発生するトラブル (放 供 活 性 の 劣 化 等) を 完全 に 解 すること が で きる。

の除臨暦かよび脱硝暦の雄過材、触媒の供給、 排出部に、ガス等の偏復のない良好な気密性を 保ちながら、供給、排出が行なえる手段、例え ば特殊な構造を有するロータリバルブ(実用新

特別昭53-144869(16)

集顧昭 5 2 - 0 2 3 2 0 6 号)を具備するととにより、放供の再生手段を含めた循環搬送系統は密閉構造にする必要はなく、運転中に放供、被過材の入れ替え、補充や摩耗部分の多い循環搬送手段を標準する根器類の保守点検が可能であり、8 0 x による破膜病失を回避し、系統内の保温断熱を不要とすることができる。

4図面の簡単な説明

 力損失を示し、模軸に時間経過を示した図表であり、固定床方式と移動床方式の各脱硝反応器を対比して、時間経過にともなり圧力損失の変化を示した図、第5図は定常運転以前の前単領
かよび受視時にかける被過材、触媒の各層内の分布状態を両層を中心として模式的に示した断面図である。

a:排出量調整リング 18 b:回転円盤
18 c:回転円盤シャフト 18 d:均等排出
破ケーシング 18 e:回転円盤支持ペアリン
グ 18 f:回転円軽駆動シャフト 19:波
込材排出ロータリーバルブ 20:波過材排出
シュート 21. ズズ:放媒排出シュート
22:舷媒排出ロータリーパルプ 23:ダス
ト分別録 24:ダスト排出シュート 25:

特許出願人 日本化学技術株式会社 代袋者 佐野司朗